

YL-UNIPOL-1200M 自动压力研磨抛光机

自动压力研磨抛光机主要用于材料研究领域。适用于金属、陶瓷、玻璃、岩样、矿样等材料样品的自动研磨抛光，也可用于工厂的小规模生产。该机具有加工精度高，性能稳定可靠，操作简单，适用范围广的特点。本机广泛应用于大专院校，科研院所以及生产领域。

产品特点：

- ◆ 磨抛盘、磨抛头转数数字显示
- ◆ 负荷压力及制样时间可调
- ◆ 磨抛盘主轴无级调速
- ◆ 磨抛头主轴无级调速
- ◆ 多点力加载
- ◆ PLC 程序控制，方便快捷



技术参数：

- ◆ 磨抛盘直径： $\phi 300\text{mm}$
- ◆ 磨抛盘转速： 50-500rpm（无级调速）
- ◆ 磨抛头主轴转速： 1-100 rpm（无级调速），建议使用范围： 5-80 rpm
- ◆ 载样盘直径： $\phi 150\text{mm}$ ； 可载试样直径： $\phi 22\text{mm}$ $\phi 25\text{mm}$ $\phi 30\text{mm}$ $\phi 45\text{mm}$
- ◆ 加载范围： 0—0.4MPa 气体压力
- ◆ 电源： 220V 50Hz
- ◆ 外形尺寸： 660 × 460 × 720 mm 重量： 80Kg